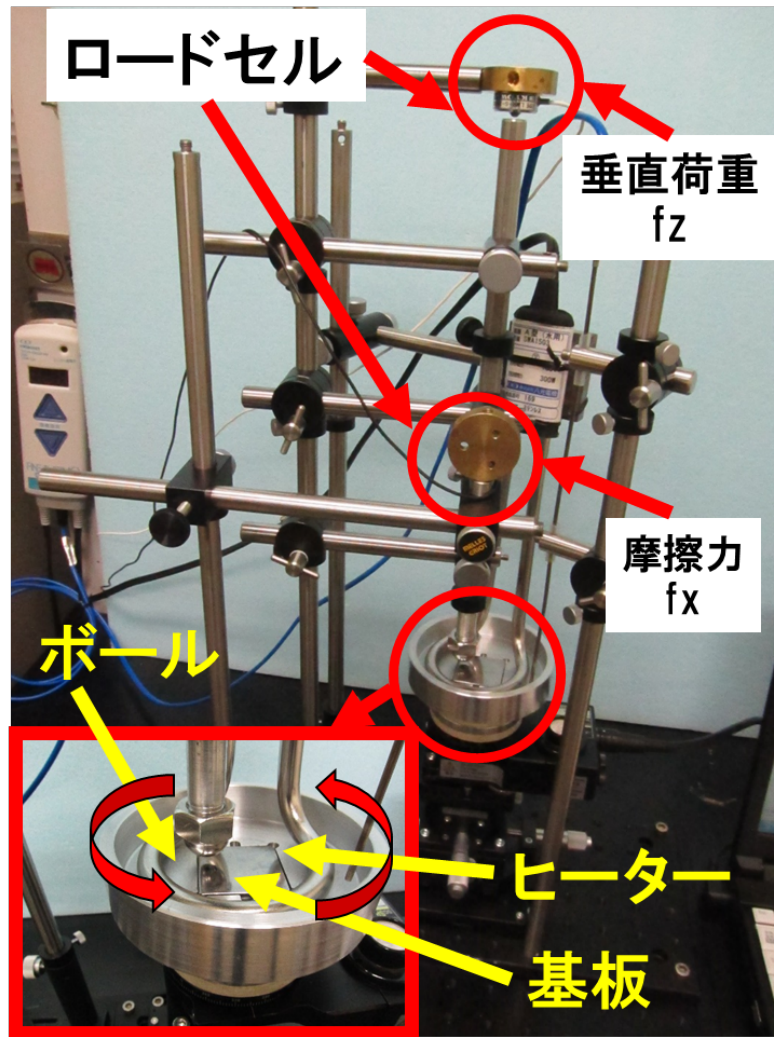
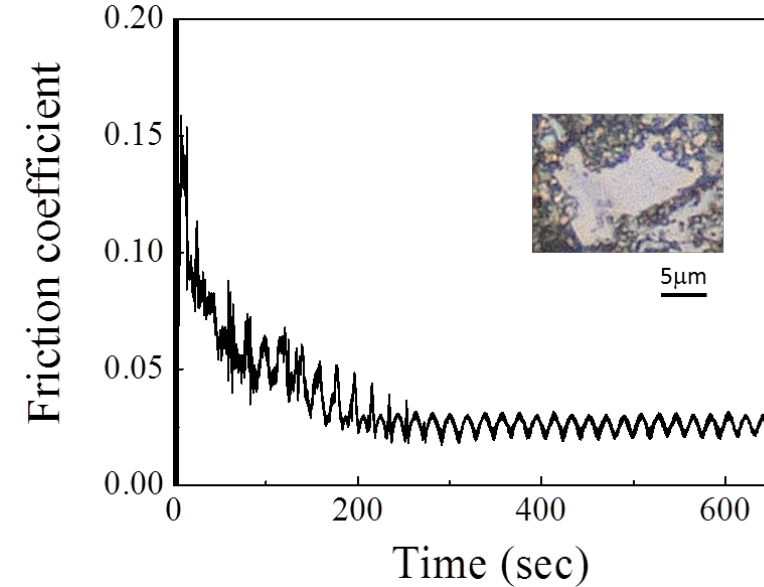


摩擦誘起による層状結晶成膜装置



成膜装置(摩擦試験機)

摩擦発生箇所:ボールと基板の界面



ゲルマニウムの摺動部における
摩擦係数の時間変化



摩擦係数の変化を見て反応を確認